

温室効果ガス削減実施状況報告書

1 事業の概要

(1) 事業所の名称

マイクロンメモリジャパン株式会社 Fab15

(2) 事業所の所在地

広島県東広島市吉川工業団地7番10号

(3) 業種

集積回路製造業(2814)

2 計画の期間

本計画の期間は、平成15（2003）年度を基準年度とし、令和1（2020）年度～令和5（2025）年度の5年間とする。

3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量 (t-CO₂)，削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度実排出量 (a)	目標年度 上段：見込量 (b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：実排出量 (d)，下段：削減量の対基準年度比 (e))				
	平成 年度 ()	令和 年度 ()	令和 年度 ()	令和 年度 ()	令和 年度 ()	令和 年度 ()	令和 年度 ()
エネルギー 起源CO2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非エネルギー 起源CO2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他 温室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス 実排出量総計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス みなし排出量							
実績に対する 自己評価							

※ 削減率(c) = ((b)-(a))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標： ウエハー投入枚数(200mmウエハー換算)

温室効果ガスの種類	基準年度の実績 (a)	目標年度 上段：目標 (b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：原単位実績 (d)，下段：削減量の対基準年度比 (e))				
	平成15年度 (2003)	令和5(2023)年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
エネルギー 起源CO2	0.276	0.170 -38.4	0.180 34.8	0.173 37.3	0.176 36.3	100.0	100.0
非エネルギー 起源CO2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他 温室効果ガス	0.273	0.150 -45.1	0.096 64.8	0.130 52.4	0 52.8	100.0	100.0
温室効果ガス 排出量総計	0.549	0.320 -41.7	0.276 49.7	0.304 44.6	0.305 44.4	100.0	100.0
エネルギー消費原 単位 (原油換算 kl)	0.121	0.097 -19.8	0.081 33.1	0.082 32.2	0.086 28.9	100.0	100.0
実績に対する 自己評価	ウエハー生産枚数の増加に伴い温室効果ガスの排出量も増えているが、現在のところ温室効果ガス排出量総計の原単位は目標値をクリアしている。						

※ 削減率(c) = ((b)-(a))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組

	項目	削減量等	具体的な取組
1	その他温室効果ガスの削減	PFCガス排出量原単位53%削減 (2021年度実績) 2003年度実績対比	PFC除去可能な除害装置導入
2	エネルギー起源CO2発生量の削減	CO2排出量・ウェハー投入枚数 原単位36%削減 (2021年度実績) 2013年度実績対比	高効率CGSの稼働、生産性の向上
3			
4			

○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組（環境価値の活用等）

	種類	合計量
1		
2		
3		

○ その他の取組

	項目	削減量等	具体的な取組
1			
2			
3			

※ 環境に配慮した実践的な取組などをされていれば記入してください。